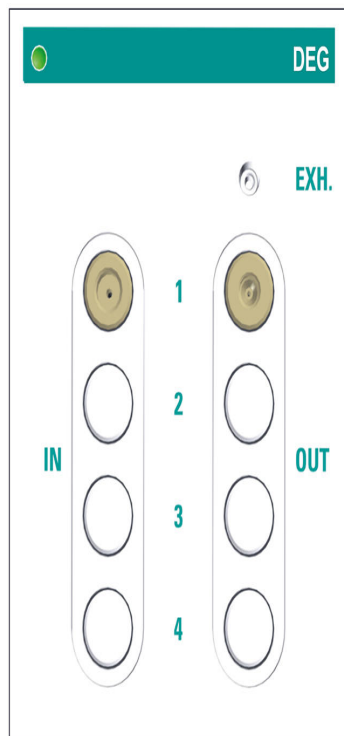




OMNIS Degasser Unit 1-Channel

2.1056.0110

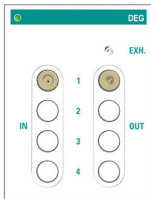
OMNIS Degasser Unit 1-Channel 用于从 OMNIS IC System 的淋洗液和样品中自动清除溶解后的气体和气泡。将淋洗液脱气可令基线稳定，提高色谱分析法测量精度。对于含有大量气体的样品，集成的样品脱气装置可确保在每次进样时有恒定的样品体积进入样品环。这样显著改善了分析的重现性，完全取消了手动脱气。得益于全新的技术膜 Degassing Chamber 方案，OMNIS Degasser Unit 明显更加高效。

OMNIS Degasser Unit 节省空间地集成在 OMNIS Extension Module 中。OMNIS Degasser Unit 1-Channel 可扩展为 2、3 或 4 个腔。这时 Degasser Unit 可配备最多 4 个淋洗液脱气装置（4 腔），或者 1 个样品脱气装置和最多 3 个淋洗液脱气装置。

规格说明书：

- 真空形成时间：10 s
- 除气效率：在 1 mL/min 下 > 150 μ L air / min
- 对溶剂的耐抗性：没有限制（PFC 除外）
- 可扩展：是，最多 4 个通道
- 流动路径：不含金属

Scope of delivery 2.1056.0110

Order Number	Description	Quantity
1.1056.0110	OMNIS Degasser Unit 1-Channel  OMNIS Degasser Unit 1-Channel 用于从 OMNIS IC System 的淋洗液和样品中自动清除溶解后的气体和气泡。将淋洗液脱气可令基线稳定，提高色谱分析法测量精度。对于含有大量气体的样品，集成的样品脱气装置可确保在每次进样时有恒定的样品体积进入样品环。这样显著改善了分析的重现性，完全取消了手动脱气。得益于全新的技术膜 Degassing Chamber 方案，OMNIS Degasser Unit 明显更加高效。 OMNIS Degasser Unit 节省空间地集成在 OMNIS Extension Module 中。OMNIS Degasser Unit 1-Channel 可扩展为 2、3 或 4 个腔。这时 Degasser Unit 可配备最多 4 个淋洗液脱气装置（4 腔），或者 1 个样品脱气装置和最多 3 个淋洗液脱气装置。	1 PCS
6.01831.100	PEEK（聚醚醚酮）毛细管 DEG - HPP，250/0.75 mm  经过预裁切的 PEEK（聚醚醚酮）毛细管，有 OMNIS IC 标识标签	1 PCS

Optional accessories

6.05801.020

脱气装置通道套件



用于为 OMNIS IC Degasser Unit 扩展一个额外脱气装置通道的升级版套件。

前提:

OMNIS IC S/M/L, 包括:

- 2.1056.0010 OMNIS Degasser Unit 1-Channel 或
- 2.1056.0020 OMNIS Degasser Unit 2-Channel

信息: 此升级必须由授权的区域 Metrohm 技术服务代表安装。